

等离子清洗机

In-line Plasma Cleaners | 在线式

YSP600U/2KU

Made in Japan

高频输出	YSP600U: 600W	YSP2KU: 2000W	反应台尺寸	YSP600U: 300×300mm	YSP2KU: 600×600mm
------	---------------	---------------	-------	--------------------	-------------------

样品传输系统为模块式，便于组合。



■ 用途

- 提高各种材料的粘接性、表面改质处理
- 清洗各类基板。
- 电子部品、材料表面改质。
- 去除有机物和自然氧化膜。

■ 特点

- 体积小，节省空间。
- 选用小型腔体，反应效率高。
- 更容易嵌入生产线使用。
- 可通过操作面板自由切换等离子模式。
- 配备冷却反应台。

■ 规格

型号	YSP600U	YSP2KU
模式	RIE (DP模式选购)	
高频输出功率	600W	2000W
反应台尺寸	W300×D300mm	W600×D600mm
反应气体	2进气系统 (氧气、氩气)	
反应气体流量控制	质量流量控制器	
气体导入口	反应气体2个、填充气体1个、空气1个	

内槽



等离子清洗机

In-line Plasma Cleaners | 在线式、含自动传输系统

YSP63FA

Made in Japan

高频输出	600W	反应台尺寸	385×362mm
------	------	-------	-----------

可进行样品传输系统定制。



- 操作快捷方便：放入样品收纳盒、自动处理、取出收纳盒。
- 软性基板也可以进行传送操作。
- 传送速度可在Hi-Low间调节。
- 可通过网络进行远程操作 (选购品)。

■ 规格

型号	YSP63FA
模式	RIE (DP模式选购)
高频输出功率	600W
反应台尺寸	W385×D362mm
内腔尺寸	W395×D378×H45mm (内尺寸)
反应气体	2进气系统 (氧气、氩气)
反应气体流量控制	质量流量控制器
真空泵	旋转式真空泵 (约500L/min)
气体导入口	反应气体2个、填充气体1个、空气1个
外形尺寸	W1860×D1100×H1800mm

1 灭菌器

2 喷雾干燥器

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 等离子装置

7 纯水制造装置

8 恒温水槽

9 恒温水循环

10 旋转蒸发器

11 冷冻干燥冷阱

12 搅拌器振荡器

13 清洗机

14 放射实验装置

15 内部观察装置

16 选购品